$Bachillerato en Ingeniería \\ Electromecánica y tronco común de Licenciatura en Ingeniería \\ Electromecánica - Plan: 2026$



$\label{licenciatura} Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Instalaciones (debe cursar primerotron común)$

VIII	IX	X
11 2 10	19 4 17	15 21 18
TBD Sistemas electricos de transmisión y distribución 3 0 3	TBD Sistemas de generación y almacenamiento de energía 4 0 3	TBD Gestjon del ciclo de vida y la transformación digital 3 0 2
MI4212		TBD Diseño e integración de instalaciones electromecánicas 4 0 3
	TBD	TBD
	Sistemas de agua potable y sanitaria 4 0 3	Electiva I 4 0 3
	MI6252 Electroneumática y oleohidraulica 4 0 3	TBD Electiva II 4 0 3

Laboratorio de electroneumática y oleohidraulica

Sistemas de refrigeración y aire acondicionado

TBD

Trabajo final de graduación

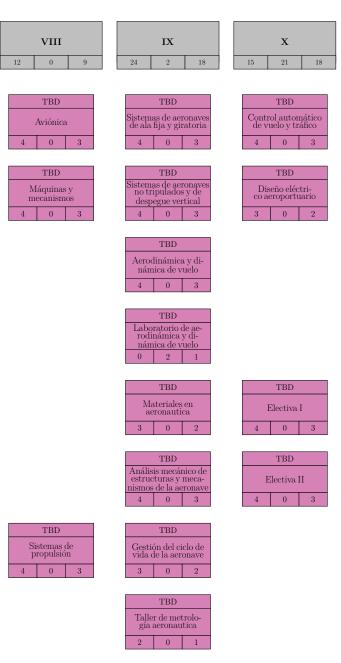
MI3116

Turbomáquinas

MI3119

Laboratorio de turbomáquinas

$\label{licenciatura} Licenciatura en Ingeniería Electromecánica con énfasis en Aeronáutica (debe cursar primero tronco común)$



TBD			
Trabajo final de graduación			
0	21	7	

${\bf Licenciatura\, en\, Ingeniería\, Electromec\'anica\, con\, \acute{e}nfasis\, en\, Sistemas\, Ciberf\'isicos\, (debe\, cursar primero\, tronco\, com\'un)}$

VIII	IX	X
11 2 9	20 2 18	13 23 18
TBD	TBD	TBD
Sistemas embebi- dos en tiempo real	Sistemas de monitoreo e internet de las cosas	Diseño de interfases humano-máquina
3 0 2	3 0 3	3 0 3
TBD Laboratorio de	TBD Sistemas de vi-	
Laboratorio de sistemas embebi- dos en tiempo real	sión de máquina	
0 2 1	3 0 3	
	TBD	
	Sistema de robó- tica y domótica	
	3 0 3	
	TBD	
	Laboratorio de sis- temas inteligentes	
	0 2 1	
		TBD
		Electiva I
		4 0 3
		4 0 0
		TBD
		Electiva II
		4 0 3
TBD	TBD	
Máquinas y	Tecnologías de empaquetado de semi-	
mecanismos	conductores y MEMS	
4 0 3	4 0 3	
TBD	TBD	TBD
Ingenieria de siste- mas: requerimien-	Ingenieria de sis- temas: integra- ción y validación	Taller de integra- ción de sistemas
tos y arquitectura 4 0 3	4 0 3	2 2 2
_		
	TBD Fundamentos de	TBD Trabajo final
	Fundamentos de ciberseguridad	de graduación
	3 0 2	0 21 7